

PATENTE EUROPEIA Nº 1345842

method for producing a semiconductor component having a movable mass in particular, and semiconductor component produced according to this method

Síntese do Processo

Nº do Pedido	1989377
Data de Apresentação	06-12-2001
Data do Pedido	06-12-2001
Fase Actual	PATENTE-SEM EFEITO NACIONAL
Data de Início da Fase	28-11-2004
Data de Fim Previsto	---
Situação de Taxas	PAGAMENTO NÃO-APLICÁVEL
Data de Início da Sit.	15-10-2004
Data de Fim Previsto da Sit.	---
Taxas Pagas	0
Taxas Devidas	0
BPI 1ª Publicação	---
Data do Despacho	---
BPI do Despacho	---
Data de Início de Vigência	---
Data Limite de Vigência	---
Titulares	ROBERT BOSCH GMBH
Mandatário	---
Classificação Internacional	B81B 3/00 (2006.01)
Processo em Tribunal	NÃO
Tribunal	---
Data de Envio	---

Texto do Resumo

 Nota: Não existe texto do resumo.



Classificação Internacional

Classe	Nível	Categoria	Valor
B81B 3/00 (2006.01)	avanzado	primeira	inventiva



Fases Jurídicas

Fase	Data de Início	Data de Fim Previsto	Data de Fim Efectiva	Boletim	Entidade
21110000 - pedido-conf.protec.provisória	24/09/2003	---	28/11/2004	---	---
21899000 - arquivado-pte. sem efeitos	28/11/2004	---	---	---	---



Taxas Periódicas

Situações de Taxas

Situação	Data de Início	Data de Fim Previsto	Data de Fim Efectiva	Boletim
21T00000 - pagamento não-aplicável	15/10/2004	---	---	

 Nota: Não existem registos de taxas efectivamente pagas em PT.



Entidades Intervinentes

Entidade	Nome	Morada	Localidade	Intervenção	Data de Início	Data de Fim
140646	Robert Bosch Gmbh	Postffach 30 02 20	D-70442 Stuttgart - Alemanha	requerente / titular	06/12/2001	



Documentos Relacionados

 Nota: Não existem registos documentos relacionados.



Boletins Relacionados

 Nota: Não existem registos boletins relacionados.



Prioridades

Tipo	Data	País	Número
PRIORIDADE UNIONISTA	22-12-2000	ALEMANHA	10064494



Países Designados

País	Data de Designação	Data de Fim de Designação
Alemanha	06-12-2001	---
Bélgica	06-12-2001	---
Chipre	06-12-2001	---
Dinamarca	06-12-2001	---
Espanha	06-12-2001	---
Finlândia	06-12-2001	---
França	06-12-2001	---
Grécia	06-12-2001	---
Holanda (Países Baixos)	06-12-2001	---
Irlanda	06-12-2001	---
Itália	06-12-2001	---
Liechtenstein	06-12-2001	---
Luxemburgo	06-12-2001	---
Mónaco	06-12-2001	---
Portugal	06-12-2001	---
Reino Unido	06-12-2001	---
Suécia	06-12-2001	---
Suíça	06-12-2001	---
Áustria	06-12-2001	---

Epígrafe em Língua Estrangeira

GB METHOD FOR PRODUCING A SEMICONDUCTOR COMPONENT HAVING A MOVABLE MASS IN PARTICULAR, AND SEMICONDUCTOR COMPONENT PRODUCED ACCORDING TO THIS METHOD

